

KPT-DPR.725.4.2021

Kielce, dnia 6.07.2021 r.

## OGŁOSZENIE

Kielecki Park Technologiczny działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie PRZETARGU PUBLICZNEGO mającego na celu:

- wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego – Strefa II – Centrum Technologiczne, objętych obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Podstrefa Kielce).

Przetargiem objęte są nieruchomości stanowiące własność Miasta Kielce i będące w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego, położone w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20, tj.

**Moduł D - o łącznej powierzchni 579,88 m<sup>2</sup> zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej ROMA Tech, położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20 o łącznej powierzchni 8 295,08 m<sup>2</sup>.**

### Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu z załącznikami:

- Załącznik nr 1 - Opis techniczny Moduł D, ROMA Tech
- Załącznik nr 1a - Rzut parteru hali ROMA Tech
- Załącznik nr 1b - Rzut Modułu D hali ROMA Tech
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Regulamin porządkowy w budynkach Centrum Technologicznego
- Załącznik nr 4a - Wzór umowy najmu (dot. najemców nie objętych pomocą de minimis)
- Załącznik nr 4b - Wzór umowy najmu (dot. najemców objętych pomocą de minimis)
- Załącznik nr 5 - Kwestionariusz badania statusu MSP
- Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
- Załącznik nr 7 - Regulamin rozliczania kosztów za media
- Załącznik 7a - Koszty jednostkowe za media

### TERMIN SKŁADANIA OFERT:

**27.07.2021 r. do godziny 13.00.**

### MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Kielecki Park Technologiczny  
ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce

Sekretariat - pok. 0.15

DIREKTOR  
  
Justyna Lichosik



APL  
2021